

공개특허실용신안공보 2000-7호(발행일 2000.2.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0010726	C07C 67/44	이스트만 케미칼 컴파니	디하이드록시 에스테르의 제조를 위한 가용성 마그네슘 촉매
특2000-0010730	C08J 3/12	바스프 악티엔게젤샤프트	수용액 중에 재분산 가능한 중합체 분말
특2000-0010987	C08J 9/04	도레이 가부시끼가이샤	발포체, 그 발포체로 이루어지는 내장재 또는 차량의 내장용의성형품 및 그들의 제조방법
특2000-0011064	C01G 25/00	로디아 쉬미	세륨 산화물 및 지르코늄 산화물을 기재로 한 조성물, 그의 제조방법 및 촉매로서의 용도
특2000-0011123	C08J 7/06	웁스트 트레스파판 게엠베하	리튬 및 칼륨 코폴리실리케이트 차단 코팅
특2000-0011434	B01J 23/46	데구사-휠스 악티엔게젤샤프트	질소산화물을산화분위기와환원분위기속에서 환원시키기위한촉매

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0010740	C08G 18/65	더 다우 케미칼 컴파니	부탄디올 단위와 폴리에틸렌 글리콜 단위를 포함하는 경질열가소성 폴리우레탄
특2000-0010741	C08G 65/32	제네카 리미티드	폴리옥시알킬렌 에테르 블록 공중합체의 포스페이트 에스테르 및 이의 분산체
특2000-0010855	C08G 18/42	임페리알 케미칼 인더스트리즈 피엘씨	경질 이소시아누레이트-개질 폴리우레탄 발포체
특2000-0010859	C08G 18/48	바스프 악티엔게젤샤프트	조밀한 표면 및 발포 코어를 갖는 탄성 폴리우레탄 성형품의 제조 방법
특2000-0010869	C08L 9/00	요코하마 고무 가부시키가이샤	면진 적층체용 고무 조성물
특2000-0010934	B29C 55/12	브뤼크너 마쉬넨바우 게엠바하	2축지향성 폴리프로필렌포일을 제조하기 위한 방법
특2000-0010936	C08L 75/06	다이셀 가가꾸 고교 가부시키가이샤	폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 바인더 조성물 및 장식지용도료 조성물 및 그것을 코팅하여 이루어지는 라미네이트된 직물 및 에어백
특2000-0011010	C08G 18/62	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩처링 컴파니	세탁력이 우수한 공기 건조 성능을 제공하는 플루오로케미칼 폴리우레탄
특2000-0011065	C08L 97/02	임페리알 케미칼 인더스트리즈 피엘씨	리그노셀룰로오스 물질의 결합 방법
특2000-0011086	C08G 18/42	교와 유까 가부시키가이샤	폴리우레탄 및 폴리에스테르 폴리올
특2000-0011112	C08L 51/04	신닛테츠가가꾸 가부시키가이샤	고무변성스틸렌계 수지 조성물
특2000-0011130	C08L 95/00	셀 인터내셔널 리써치 마차피즈 비 브이	비튜멘 조성물 및 그의 제조방법
특2000-0011145	C08G 18/02	닛토덴코 가부시키가이샤	방향족 폴리카보디이미드 및 이의 필름
특2000-0011341	C08L 21/00	어드밴스드 엘라스토머 시스템즈, 엘.피	랜덤프로필렌공중합체를 사용하는 열가소성가 황물의 개질
특2000-0011398	C08L 83/06	다우 코닝 코포레이션	중합체 조성물
특2000-0011414	C08L 79/00	내쇼날 스타치 앤드 케미칼 인베스트먼트 홀딩 코포레이션	재가공 패키지 밀봉제로 밀봉된 전자부품을 제조 하는 방법
특2000-0011476	C08G 18/70	가부시키가이샤 구라레	열가소성 폴리우레탄, 이것으로 된 폴리우레탄 탄 성성유 및 그 제조 방법
특2000-0012104	C08L 23/20	야마우치 가부시키가이샤	초저경도 고무 방진재료

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0003586	C02F 1/28	조은환경 주식회사	다이나샌드를 이용한 오, 폐수 정화장치
실2000-0003980	B01D 46/00	엘지전자 주식회사	공기 청정기
특2000-0010649	B01D 46/24	웨스팅하우스 일렉트릭 코포레이션	멀티 멤브레인 필터
특2000-0010978	B01D 53/86	앵겔하드 코포레이션	재생가능성 촉매화 트랩 및 장치, 및 이의 사용 방법
특2000-0011026	B01D 53/94	앵겔하드 코포레이션	다층 상류 구역을 포함하는 배기 가스 촉매
특2000-0011088	G01N 27/327	엔셀 인코포레이티드	전기화학적 바이오센서
특2000-0011159	B01D 53/10	엔.파우. 아비라 아프발페어베르킹	유해물질들, 특히, 다이옥신, 제거방법및장치
특2000-0011384	C02F 1/461	혼다 기켄 고교 가부시끼가이샤	유기물의분해처리방법
특2000-0011629	B01D 53/56	미쯔비시 지도샤 고교 가부시끼가이샤	연소배기가스용 NO _x 환원시스템
특2000-0011702	C02F 1/58	닛본 덴기 가부시끼가이샤	불소함유폐수처리장치및불소함유폐수가저농 도의불소를함유하도록처리하는방법
특2000-0012011	B01D 17/02	캐논 가부시끼가이샤	시료처리장치 및 시료처리방법

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0003948	C10L 5/00	주식회사 정우 플류션 엔지니어링	소각폐열을 이용한 폐기물 고형 연료화 장치
특2000-0010761	C09J 7/02	애버리 데니슨 코포레이션	복합 압력 민감성 접착제
특2000-0010915	C10L 1/02	더 트러스티즈 오브 프린스턴 유니버시티	대체 연료
특2000-0010921	C09D 11/18	가부시키가이샤빠이 롯데	금속 광택을 갖는 직접 충전용의 불펜용 수성 잉크
특2000-0010964	C09D 11/00	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩처링 컴파니	수성 컬러 잉크
특2000-0011092	C09D 201/02	이.아이,듀우판드네 모아앤드컴파니	내마모성 올리고머 기재 코팅
특2000-0011093	C09J 4/06	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩처링 컴파니	접착제 조성물 및 그의 사용 방법
특2000-0011140	C09D 183/06	마츠시다 덴코 가부시키가이샤	오염방지 실리콘 에멀션 코팅-조성물, 이의 제조 방법 및 이를이용한 오염방지 제품
특2000-0011143	C09J 153/02	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	일회용품용 고온 용융 접착제 및 이로부터 제조된 제품
특2000-0011267	C09D 5/24	오리온전기 주식회사	전도성유기고분자의투명대전방지막이형성된 화상표시면판및그제조방법과도포용액
특2000-0011377	C09J 133/08	내쇼날 스타치 앤드 케미칼 인베스트먼트 홀딩 코포레이션	U V 경화성감압성접착제
특2000-0011455	C09J 7/02	린텍 가부시키가이샤	유리비산방지필름
특2000-0011609	C09K 11/06	삼성에스디아이주식 회사	전자발광재료로서폴리[2-메톡시-5-(2'-에 틸헥실옥시)-1,4-페닐렌-1,2-에테닐렌-2, 5-디메톡시-1,4-페닐렌-1,2-에테닐렌]을 포함하고있는유기발광다이오드
특2000-0011779	C09B 45/32	클라리안트 게엠베하 미츠비시 가스	전하제어제로서알루미늄아조착체염료의용도
특2000-0011871	C09K 19/32	가가쿠 가부시키가이샤	페리유전성액정화합물
특2000-0011880	C09K 19/40	콘소티움 퓨르 에렉트로헤미셰 인두스트리 게엠베하	가교시켜서광학적으로이방성폴리머층을형성 할수있는액정네마틱성오가노실록산
특2000-0012050	C09J 9/00	프리마크 알더블유피 홀딩스, 인크.	고체 함량이 매우 높은 접착제

